

Вакуумный захват сильфонный VASB-55-1/4-PUR

№ изделия: 35421

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.

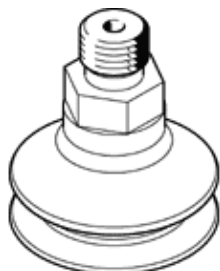


Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4 mm
диаметр присоски	55 mm
Эффективный диаметр присоски	44 mm
Структура проекта	Подключение вакуума сверху круглый, сильфон на 1,5 гофра
Рабочая среда	Атмосферный воздух
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	106 N
Крепежная резьба	G1/4
крепление присоски	G 1/4
Подключение вакуума	G1/4
Твердость по Шору	62
Информация о материале, резьбовая часть	Цинковая штамповка
Информация о материале, присоски	TPE-U(PU)